НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ АСФЕРИЧЕСКИХ ВЫПУКЛЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА СТАНКАХ С ЧПУ

Магистрант Атрашкевич Р.В., кандидат техн. наук, доцент Кузнечик В.О. Белорусский национальный технический университет

В настоящее время возможны следующие пути совершенствования технологии производства деталей с асферическими поверхностями (АП) различного типа размера на станках с ЧПУ [1,2].

- 1. Разработка автоматизированного технологического оборудования на принципах управляемого формообразования, специальных средств контроля, инструмента и материалов для обработки прецизионной оптики из различных оптических материалов, что позволит выйти на качественно новый уровень оптико-электронного приборостроения. В этом направлении работают ведущие фирмы США, Европы и Японии, а также ряд предприятий оптического станкостроения России и Беларуси, которыми за последнее время создано такое автоматизированное технологическое оборудование для обработки асферической оптики, как станок для тонкого алмазного шлифования "Асфероид-100T" и компьютеризированный комплекс "АПД-100В".
- 2 Расширение возможностей существующих технологических программно-переналаживаемых станков, путем усовершенствования математического моделирования закономерностей процесса формообразования АП оборудовании с на данном использованием современного программного обеспечения и создания на его основе методик выбора наиболее рациональных режимов обработки станка для заданной АП с применение интерференционного контроля.

Написание специальных технологических программ для шлифования и полирования выпуклых асферических поверхностей второго порядка без точек перегиба позволяет изготавливать детали диаметром от 30 до 100 мм, высотой от 5 до 50 мм, с максимальной крутизной до 80 град и максимально допускаемой погрешностью асферизации в 4 мкм на длине дуги образующей асферической поверхности в 3,3 мм.

Литература

- 1. Асферические линзы. Официальный сайт ОАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева» http://www.zenit-foto.ru.
- 2. Кукс В.Г., Хуснутдинов А.Г. Получение асферических оптических поверхностей вращения в широком диапазоне технологических параметров // Оптический журнал, 2007. T.74. N 1. C.36-43.